

## Kraftvolle NEXLINE® Hub- und Kipp- Plattform

NANOMETERGENAU FÜR DIE HALBLEITERINDUSTRIE, ZUR WAFERJUSTAGE



### N-510KAWP

- + Selbsthemmend im Ruhezustand, keine Wärmeentwicklung
- + Nichtmagnetische und Vakuumversionen möglich
- + Höhere Genauigkeit und Dynamik durch Parallelkinematik
- + Verschleißfreier NEXLINE® Piezoschreittrieb
- + Belastbarkeit bis 200 N
- + Inkrementeller Sensor mit 5 nm Auflösung, picometergenauer Dithering- Modus

### Spezifikationen

	Stellwege	Max. Belastbarkeit	Abmessungen
N-510 NEXLINE® Hub- und Kipptisch	Z: 1,3 mm $\theta_x, \theta_y$ : 10 mrad	200 N	Ø 360 mm (14,2") Apertur: Ø 250 mm

### Bestellinformation

**N-510KAWP**  
NEXLINE® Hub- und Kipptisch

### Technologie

[PiezoWalk® Piezoschreittriebe | PiezoWalk® Antriebe wurden vor mehr als 10 Jahren für die Halbleiterindustrie entwickelt, die höchste Anforderungen an die Zuverlässigkeit, Positionsauflösung und Langzeitstabilität stellt. Weiterlesen ...](#)

